○第 24 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　調達件名及び数量　高分解能マスクレス露光装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　履行期限　令和８年２月27日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　入札方法　第23号に同じ。
⑺　第23号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第23号に同じ。
⑵　第23号に同じ。
⑶　第23号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務部門調達室　細貝　浩一　電話 029―860―4976
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。　W2025001336　パスワード請求先　password@ml.nims.go.jp
⑶　入札説明会の日時及び場所　令和７年７月23日11時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　令和７年８月18日15時00分
⑸　入札書の受領期限　令和７年９月２日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　令和７年９月３日10時30分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第23号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Wataru Okabe, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : High-Resolution Maskless Lithography System 1 set
⑷　Fulfillment period : 27, February, 2026
⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　The same as the notice No. 23
B　The same as the notice No. 23
C　The same as the notice No. 23
⑺　Time-limit of tender : 3 : 00 PM, 18, August, 2025
⑻　Contact point for the notice : Koichi HOSOKAI, TEL 029―860―4976
E-mail : password@ml.nims.go.jp, with subject title : W2025001336 Procurement office, Finance Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan
⑼　The same as the notice No. 23

○第 25 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　調達件名及び数量　ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　履行期限　令和８年２月27日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　入札方法　第23号に同じ。
⑺　第23号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第23号に同じ。
⑵　第23号に同じ。
⑶　第23号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務部門調達室　川野　昌寛　電話 029―859―2550
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。　W2025003992　パスワード請求先　password@ml.nims.go.jp
⑶　入札説明会の日時及び場所　令和７年７月23日11時30分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　令和７年８月18日15時00分
⑸　入札書の受領期限　令和７年９月17日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　令和７年９月18日10時30分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第23号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Wataru Okabe, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Field Emission-Scanning Electron Microscope 1 set
⑷　Fulfillment period : 27, February, 2026
⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　The same as the notice No. 23
B　The same as the notice No. 23
C　The same as the notice No. 23
⑺　Time-limit of tender : 3 : 00 PM, 18, August, 2025
⑻　Contact point for the notice : Masahiro KAWANO, TEL 029―859―2550
E-mail : password@ml.nims.go.jp, with subject title : W2025003992 Procurement office, Finance Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan
⑼　The same as the notice No. 23

○第 26 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　調達件名及び数量　構内ネットワーク基盤システム及び運用保守の更改に係る支援業務　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　履行期間　令和７年11月１日～令和10年３月31日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　入札方法　第23号に同じ。
⑺　第23号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第23号に同じ。
⑵　第23号に同じ。
⑶　令和07・08・09年度全省庁統一資格「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務部門調達室　岩本　　渚　電話 029―859―2655
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。　W2025000538　パスワード請求先　password@ml.nims.go.jp
⑶　入札説明会の日時及び場所　令和７年７月18日10時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　令和７年８月18日15時00分
⑸　入札書の受領期限　令和７年９月17日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　令和７年９月18日10時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室